# 新規骨格を利用した熱活性化遅延蛍光材料の開発

[研究代表者] 森 竜雄(工学部電気学科) [共同研究者] 髙鳥正重(㈱三若純薬研究所)

#### 研究成果の概要

シミュレーション上にて、新規 TADF 材料の化学構造を設計し、Hybrid 汎関数の B3LYP を使用し最適化を行った。 最適化を行った後、エネルギー計算を行い、エネルギー準位を求めた。個々のエネルギー準位の計算については GGA 汎関数の PBE と BLYP を使用した。置換基である R<sub>1</sub> と R<sub>2</sub> をつけ、その特性を調査した。比較対象として実際に TADF 材料使用される 4CzIPN についてもシミュレーションにて計算をした。

基本骨格に置換基 R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>の配置をイメージして計算を行った。基本骨格は開示できない。大文字の ABCD は R<sub>1</sub>の 配置、小文字の abcd は R<sub>2</sub>の配置を意味する。骨格の対称性と回転性は実際の材料と一致している。4CzIPN も同様 に計算し、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>を全て配置したデータ共に比較の為加えた。置換基 R<sub>1</sub>の個数が 2 個の場合、配置の組合せが 3 つ あるので、それぞれに色と配置した位置を示した。置換基 R<sub>1</sub>の個数が増えると HOMO と LUMO の間のギャップが 徐々に小さくなっているのが分かる。また、4CzIPN のデータを見ると HOMO と LUMO の差であるギャップが小さ いことが分かる。故に、新規 TADF 材料の開発では置換基 R<sub>1</sub>の個数はギャップの一番小さい 4 個が適すると考えら れる。置換基 R<sub>1</sub>の個数が 0 個から 1 個で大きく siglet と triplet のギャップが変化することが分かる。また、TADF 材 料ではこのギャップが小さくある必要がある。その為、ギャップが小さい 4 個のデータが適する。実際に 4CzIPN に おいても、このギャップが小さい。これにより、TADF 材料の開発において置換基 R<sub>1</sub>の個数は 4 個が適することが分 かった。本材料は 4CzIPN と同程度未満の  $\Delta$ E<sub>st</sub>=0.04eV となる可能性があり、TADF 材料として期待ができることを 示唆した。

### 研究分野:電気電子材料

キーワード: 有機 EL、熱活性化遅延蛍光、シミュレーション

## 1. 研究開始当初の背景

我々は TADF(熱活性化遅延蛍光)素子について電導機構 と発光材料開発の研究をした。TADF 分子は一重項状態 (singlet)と三重項状態(triplet)とのエネルギーギャップ(Δ Est)が小さくなるように設計される。これにより、励起状 態エネルギー(三重項)から一重項へのアップコンバージ ョンを可能にし、一重項励起エネルギーから遅延蛍光とし て高効率な発光を実現することができる。TADF 有機 EL として、よく使用されている発光材料である 4CzIPN(カル バゾリルジシアノベンゼン誘導体)があるが、シミュレー ションを利用して新規 TADF 材料の設計を行う。

#### 2. 研究の目的

4CzIPN の中心骨格はベンゼンであり、これに電子供与 性のカルバゾール基、電子吸引性のシアノ基が付加されて いる。この材料を開発した九州大学グループでは、カルバ ゾール基の配置や個数などについて調査されている。我々 は中心骨格に共同研究者の三若純薬研究所が有する材料 を選択して、その材料の TADF 化が可能であるかを調査し た。電子供与性や電子吸引性の置換基は数多く報告されて おり、我々はその一部を利用して分子計算を行った。

#### **3.**研究の方法

(1) 計算機シミュレーション

我々は Dassault Systems の Materials Studio を利用した。 まず最初に 4CzIPN を標準試料として、Hybrid 汎関数の B3LYP を使用し最適化を行った。最適化を行った後、エネ ルギー計算を行い、エネルギー準位を求めた。個々のエネ ルギー準位の計算については GGA 汎関数の PBE と BLYP を使用した。このデータを利用して、目標としている TADF 材料の計算を行った。利用した PC は AMD Ryzen7 3700X8, 16GB である。

# 4. 研究成果

シミュレーションはまず中心骨格の分子構造を調査し、 HOMO,LUMO などの値を評価した。その後、置換基を付 加した新規材料について、計算を行った。



図1 新規材料の置換基付与イメージ

図1に新規材料の置換基付与イメージを示す。基本骨格 や置換基については守秘義務により抽象化してある。今回 は置換基 R<sub>1</sub>(A~D),置換基 R<sub>2</sub>(a~d)のうち、置換基 R<sub>1</sub>の個 数と配置について調査した。



図 2 置換基 R<sub>1</sub>の配置・有無による HOMO, LUMO への 影響

図2に計算により得られた最高占有分子軌道(HOMO)と 最低被占分子軌道(LUMO)への影響をまとめた。分子対称 性から置換基  $R_1$ の1個、3個、4個の場合は一種類計算す れば良く、2個の場合には3種類の配置となる。しかしな がら、ほとんど差がなかった。 $R_1$ が1個置換されると HOMO は少し値が小さくなるが、それ以上は個数に依存 しない。一方、LUMO は個数に依存して大きくなった。ま た、4個の  $R_1$ を置換した試料に  $R_2$ を4個置換した試料が 最も大きな変化を示した。この場合には、4CzIPN なみの 分子構造が期待できる。



図3 置換基 R1の配置・有無によるΔEstへの影響

図3は置換基 $R_1$ の配置・有無による $\Delta E_{ST}$ への影響を示 す。無置換の試料に比べ、置換基 $R_1$ を1個以上付けると 大きく低下する。4個の $R_1$ を置換した試料に $R_2$ を4個置 換した試料がさらに小さくなった。計算上は4CzIPNより も低い $\Delta E_{ST}$ が実現できることを示唆した。

以上より、新規材料の TADF 材料としての基本的な性能 として、4CzIPN 並の性能が期待できることがシミュレー ションによりわかった。今後は実際に材料を合成すること を検討していきたいと思う。

# 5. 本研究に関する発表

特許申請時まで発表は禁止につき、関連した発表はない。